



**International  
Standard**

**ISO 25164**

**Physical vapor deposition  
coatings — Magnetron sputtering  
deposition of TiAlSiN thin films —  
Specification**

*Revêtements obtenus par dépôt physique en phase vapeur —  
Dépôt de couches minces de TiAlSiN par pulvérisation cathodique  
magnétron — Spécification*

**First edition  
2026-08**

**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**